

# 根基永固 研發永續 儀科中心研發大樓舉行上梁典禮

Solid Foundation with Sustainable Research and Development Competence-Roof Beam Setting Ceremony Was Held for the R&D Center of the Taiwan Instrument Research Institute

研究開発は常に継続 精密機械研究センター新施設竣工式

文・圖／投資組 梅中楷、儀科中心



科管局陳淑珠副局長（前排左4）應邀出席儀科中心研發大樓上梁典禮

**位**於新竹園區內的國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（以下簡稱儀科中心）於 1974 年成立，50 年來儀科中心伴隨我國學術及科技產業界走過筆路藍縷，可說是臺灣真空與光學技術先驅，亦是國家研發關鍵儀器發展核心，更是我國目前唯一能提供跨理工醫農領域，客製前瞻儀器設備的研發機構。

為執行國家科技政策，因應高解析遙測儀器與前瞻計畫下世代半導體製程與檢測設備計畫需求及量能，儀科中心於 2022 年動土興建研發大樓，並於 2024 年 3 月 6 日舉行上梁典禮，科管局陳淑珠副局長應邀出席。

陳副局長致詞時表示，近年來在國科會及國研院領導下，除真空與光學技術外，儀科中心積極配合國家政策發展「前瞻光學」、「先進真空」與「智慧生醫」等核心技術，研發下世代半導體製程與設備、尖端國防與太空酬載系統及防疫相關儀器，打造學術智慧機械實測

場域與驗證平台，強化新世代前瞻科技應用，傑出表現各界有目共睹，新竹科學園區能有如此研究能量充沛的機構，協助廠商前瞻技術研發，對於園區產業發展功不可沒。

面對科技競爭日趨激烈的國際環境，國內產學研對儀器研發設備需求不斷增加，各界冀望儀科中心在新大樓興建完成、跨入下個 50 年里程碑之際，運用新建空間積極建構跨領域研發平台，支援前瞻學術研究設備自主研發，推動我國基礎科學根基永固，力求產業創新技術研發永續。上梁典禮在各界殷切祈福祝禱後圓滿順利完成。



陳淑珠副局長致詞祝賀